Requested Patent:

JP60182731

Title:

SEMICONDUCTOR DEVICE

Abstracted Patent

JP60182731

Publication Date:

1985-09-18

Inventor(s):

KAWAGUCHI TAMOTSU

Applicant(s):

TOSHIBA KK

Application Number:

JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION: When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.

@ 日本国特許庁(JP)

10 特許出限公開

@ 公開特許公報(A)

昭60-182731

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)9月18日

H 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

公発明の名称 半導体装置

到特 顧 昭59-38086

参出 顧 昭59(1984)2月29日

砂発 明 者 川 口

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

⑪出 顧 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 猪 股 清 外3名

明 和 書

/. 発明の名称 半導体装置

ユ 特許請求の範囲

- 7. 互いに製面どうしを固着したよ数数の半導体 テップを備え、一方の半導体テップはワイヤレ スポンディングにより基準上の電熱引出導体に 接続され、他方の半導体テップはワイヤポンディングにより前記電極引出導体に接続された半 導体接雲。
- ユ ワイヤボンディングにより電極引出導体に振 続される半導体デップの大きさがワイヤレスポ ンディングにより前記電観引出導体に振続され る半導体デップの大きさよりも小さいものである特許家の範囲和/項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な散明

〔発明の技術分野〕

本発別は半路体務費に係り、毎に半導体条子ペ

レットとリードフレーム間の配線が行われる半導 体装置に関する。

[発明の技術的背景]

半導体装置はウェーハ上写真金刺技術等によって多数形成された集影回路を分離して半導体チップとし、これをセラミック基本上またはリードフレームのペッドに搭載し、適当なシール等を行ってパッケージを形成している。

新/関かいし部3型は従来使用されている半導体郵面の代表的な形式を示した中心断面面であって、無/図ではセラミック等の無物/上に致けられた事体3の上に半導体ナップ4がダイポンディングにより最直を上向を(フェースアップ)に固着されてかり、この半導体チップ4の電影はその周囲に配散された外部引出用導体3とポンディングワイヤ3によって振観されている。

また新る的かよび無る間はポンディングワイヤ を使用しない、いわゆるワイヤレスポンディング による半導体装計を示す正面間でをって、無る圏・ にかいてはセラミック等の表象!上に致けられた 外部引出用導体をド半導体チップをが数面を下向き(フェースタウン)にはんだ勢の突起物であるパンプフを介して取付けられており、フリップテップ方式と称される。割る関はピームリード方式の突然を示すもので、半導体チップの販便部に放しておき、茶板!上に形成された金導体パターンタにフェースダウンで無圧労されている。ワイヤレスポンディング方式にけ他に会パンプを有する半導体チップを長尺ポリイミドテープ上に多数取付けたものから判断して使用するTAB(Tape Automated Bonding)方式勢があり、それそれ称数を有しているが、とれらは単独で使用されるにすぎない。

〔背景技術の問題点〕

しかしながら、近年の半線体装置における高集 私化に伴い半線体チップから引き出す物種の数は 均加しつつあるが、このような多数の動物に対し ては従来の構成では小さな半線体チップの影動に 記数できる等体の数に限度が生する。

の大きさを増加させることなく多数の引出導体と の振動を可能ならしめるものである。

[発射の契集例]

以下、図面を参照しなから本契明の一製箱例について詳細に説明する。

制を図は本外別の典型的方尖部例を示す中央制 面図であって、身体パ上化形成された時体/2には はんだパンプ/2によって半近体チップ/4がフェースチクンで開発されており、この半距体テップ/4 の上には影別が13によりもう一つの半辺体チップ パがフェースアップで影響されている。半辺体チップ/4がフェースアップで影響されている。半辺体チップ/4上の制体からは会またはアルミニウムのワイヤ/7で退体/2に対して製設が行われている。したがってよつの半辺体チップ/4をよび/4は互いに 製画どうしが単合わされている。

新さり間は生を関の場合を上面から見た例であって、放射状化形成された事体/2人は半退体チップ 他の下まで伸び、無を図れ示したよう化はんだパンプ/2を介してワイヤレスポンティング化よりを 新されている。単体/2人間に形成された事体/2日 半導体チャブの関題に配設される導体の数を均加させる手段として導体の先端位数を半導体チャブの中心より選ざけることも可能であるが、そのためには半導体チャブの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半導体チャブでは不良制度の生ずる可能性が高まり、高い多層りで半導体チャブを製造することが開催となるという問題がある。

〔発明の目的〕

本発明は、上記問制点を無決するためになされたもので、半導体チップの大きさを拡大することなく、しかも大量の導体を終を有する半導体装置を掛供することを目的とする。

〔発明の数数〕

上記目的迷眩のため、本発明においては、互い に影響どうしを励激したよ形型の半導体チャプを 像え、一方の半導体チャプはワイヤレスポンディ ングにより気体引出導体に接続され、他方の半導 体チャプはワイヤボンディングにより前記気を引 出導体に接続するようにしており、半導体チャプ

は中はり放射状となっているがその先端が低は病体は人とショートのかそれがない程度の関係を確保できるがれでとどまっている。この終体は人は、半導体テップは上にフェースアップで放射された半導体テップは上の包袱はとワイヤバによって影響されている。

第4回は本発明の他の英雄例を示す中央断面図であって、無半回かよび部よ回では2つの半級体テップルがよび14の大きさが同じであったのに対し、この実施例ではワイヤレスポンディングで移体2と新教される下側の半級体チップル の大きさよりも大きくなっている。このような抗政ではあらかじめ2つの半級体チップを下の半級レておき、ワイヤレスポンディングを下の半級体テップの外形をガイドとして正確に行い、まったワイヤホンディングを安に行うことができる。

以上の製施師においては互いに表面どりしを整 着剤で振動した半済体チップを使用しているが、 他の講道な手数により固定されるものであっても IV.

また実施的では下側の半導体チップの導体との 接続をはんたパンプを使用したフリップテップ方 式で行っているか。ピームリード方式やエムB方 式気のからゆるワイヤレスポンディングを使用す るととができる。

〔発射の効果〕

以上のように、本労助においては、互いにお面 どうしを固着したより振り半導体テップのうちー 方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤポ ンディングで遊勘上の進体に発統するようにして いるので、半導体テップ関連に形成される導体の 数を半級体チップの大きさを拡大することなく増 加させることができ、面系効率が向上する。

また、小さな牛品体テップを2種類使用しているので、自品を選択して組合わせることができ、 はじめから大きな牛科体テップで形成する場合と 比較して振動りを向上させることができる。

4 図面の簡単な説明

第7 図ないし部3 図は従来の半羽体参数における失勢の株子を示す中央断面図、第4 図は本発明の一类集例の制成を示す中央断面図、第3 図はその平面図、能6 図は本発明の他の矢部外を示す中央断面図である。

!!!!! ※教、よ、ま、も、タ、/2…非体、4、 !*・/4…半導体チョブ、よ、/2…ワイヤ、カ、/3 …はんたパンプ、/3…哲知剤。

出點人作型人 第二 静 一一 市

